

光学薄膜技术



作者：卢进军，刘卫国编著

出版社：西安：西北工业大学出版社

出版日期：2005.10

总页数：194

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11647567.html>）查找全本阅读方式

光学薄膜技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11647567.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11647567.html>

书名：光学薄膜技术